PRODUCTION OF GRANULAR TANTALUM OXIDE OR NIOBIUM OXIDE

Patent number:

JP7101726

Publication date:

1995-04-18

Inventor:

KOBAYASHI JUNTARO; others: 03

Applicant:

MITSUI MINING & SMELTING CO LTD

Classification:

- international:

C01G33/00; C01G35/00

- european:

Application number:

JP19930274817 19931007

Priority number(s):

Abstract of JP7101726

PURPOSE:To obtain tantalum oxide or niobium oxide having a desired particle diameter, fluorine content and BET by controlling the conc. of fluorine in a filtrate after cleaning. CONSTITUTION:In this method of producing the granular tantalum oxide and niobium oxide by settling tantalum hydroxide or niobium hydroxide by the addition of ammonia into a solution of tantalum fluoride or niobium fluoride, cleaning and firing the precipitate, the particle diameter, the BET specific surface area and the fluorine content of the granular tantalum oxide or niobium oxide are controlled by cleaning the precipitate until the fluorine content in the filtrate after cleaning is within the prescribed range.

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-101726

(43)公開日 平成7年(1995)4月18日

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 8 頁)

(21)出願番号	特顯平5-274817	(71) 出願人 000006183
		三井金属鉱業株式会社
(22)出顧日	平成5年(1993)10月7日	東京都中央区日本橘室町2丁目1番1号
		(72)発明者 小林 純太郎
		福岡県大牟田市草木43-7
	•	(72) 発明者 川原 寿一
		福岡県大牟田市草木28-1
		(72)発明者 木下 正典
	•	福岡県大牟田市馬込町1-83-2
		(72)発明者 砂原 光稔
		福岡県大牟田市歴末1818
		(74)代理人 弁理士 山下 穣平

(54) 【発明の名称】 粒状酸化タンタル又は酸化ニオブの製造方法

(57)【要約】

【構成】 弗化タンタル又は弗化ニオブの溶液にアンモニアを加えて水酸化タンタル又は水酸化ニオブを沈殿させ、該沈殿物を洗浄し、その後焼成処理することからなる粒状酸化タンタル又は酸化ニオブの製造方法において、その沈殿物の洗浄を洗浄後の遮液中の弗素濃度が所定の範囲になるまで実施することにより粒状酸化タンタル又は酸化ニオブの粒径、BET、弗素含量を制御する、粒状酸化タンタル又は酸化ニオブの製造方法。【効果】 洗浄後の遮液中の弗素濃度をチェックことにより、所望の粒径、弗素含量、BETを有する酸化タンタル又は酸化ニオブを得ることができる。

.

【特許請求の範囲】

【請求項1】 弗化タンタル又は弗化ニオブの溶液にアンモニアを加えて水酸化タンタル又は水酸化ニオブを沈殿させ、該沈殿物を洗浄し、その後焼成処理することからなる粒状酸化タンタル又は酸化ニオブの製造方法において、その沈殿物の洗浄を洗浄後の濾液中の弗累濃度が所定の範囲になるまで実施することにより粒状酸化タンタル又は酸化ニオブの粒径、BET、弗素含量を制御することを特徴とする粒状酸化タンタル又は酸化ニオブの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はセラミック分野、単結晶分野、光学ガラス分野等で使用される酸化タンタル又は酸化ニオブの製造方法に関し、より詳しくは所定の粒径、BET、弗素含量を有する酸化タンタル又は酸化ニオブの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、酸化タンタル又は酸化ニオブの製造方法として、タンタル化合物又はニオブ化合物の溶液 20 にアンモニア、炭酸アンモニウム、重炭酸アンモニウム、又はCO。含有アルカリを添加して水酸化タンタル又は水酸化ニオブを沈殿させ、該沈殿物を焼成処理することからなる酸化タンタル又は酸化ニオブの製造方法は公知である(例えば、特公昭49-30354号公報、特開昭51-10197号公報、特開平1-115820号公報、特開平1-176226号公報)。

【0003】重炭酸アンモニウムを用いて水酸化タンタル又は水酸化ニオブの沈殿物を生成させる場合には、一般的には、その沈殿物の粒子(一次粒子)が大きくなり、これを焼成すると、その一次粒子が凝集して(粒子の異常成長を起して)更に大きな二次粒子を生成し、この二次粒子を解砕しても(粉砕ではない)、解砕後の生成酸化物のBETは0.2~0.5㎡/g、ブレーンは7~20 μ mとなるにすぎない。一方、アンモニアを用いて沈殿物を生成させる場合には、一般に、焼成、解砕後のその生成酸化物のBETは2~3㎡/g、ブレーンは7~10 μ mとなるにすぎない。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】生成酸化タンタル又は 40 酸化ニオブ中の残留弗素が少ない方が好ましいことは当然であるが、酸化タンタル又は酸化ニオブのユーザはこれらの使用に際して、各種の反応に対する反応性、液体中での分散性が良好であり、誘電体に用いた場合にその誘電特性が良好になるものを求めており、このような要求から粒径が小さく且つBETがなるべく大きい粒状酸化タンタル又は酸化ニオブが要望されている。更に、焼成の際に異常焼結を起こしたような粒子は当然好ましくない。また原料コストの面から考慮すれば炭酸アンモニウム系統のものを用いるよりもアンチニアを用いる方が 50

有利である。

【0005】本発明はこのような従来技術の課題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は残留弗素が少なく、粒径が小さく且つBETがなるべく大きい所定の粒径、BET、弗素含量を有する酸化タンタル又は酸化ニオブの製造方法を提供することにある。

2

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者等は上記の課題を解決するために種々検討を重ねた結果、弗化タンタル又は弗化ニオブの溶液(弗酸又は蓚酸等の有機酸溶液)にアンモニアを加えて得た水酸化タンタル又は水酸化ニオブ沈殿物を洗浄した際の該洗浄済沈殿物中の弗素濃度との間に相関関係があること、得られた水酸化タンタル又は水酸化ニオブ沈殿物中のF 濃度が低いと乾燥、焼成において固結を起こし易く、逆にF 濃度が比較的高いと乾燥、焼成において固結が緩和されること、従って、その沈殿物の洗浄を洗浄後の濾液中の弗素濃度が所定の範囲になるまで実施してその生成水酸化物中の弗素濃度を調節することによって沈殿物の一次粒子径や、生成酸化タンタル又は酸化ニオブの粒径、BETをコントロールすることができることを見出し、本発明に到達した。

(0007)即ち、本発明の粒状酸化タンタル又は酸化ニオブの製造方法は、弗化タンタル又は弗化ニオブの溶液にアンモニアを加えて水酸化タンタル又は水酸化ニオブを沈殿させ、該沈殿物を洗浄し、その後焼成処理することからなる粒状酸化タンタル又は酸化ニオブの製造方法において、その沈殿物の洗浄を洗浄後の遮液中の弗素濃度が所定の範囲になるまで実施することにより粒状酸化タンタル又は酸化ニオブの粒径、BET、弗素含量を制御することを特徴とする。

【0008】 弗化タンタル又は弗化ニオブの溶液にアンモニアを加えて水酸化タンタル又は水酸化ニオブを沈殿させ、該沈殿物を洗浄して該沈殿物中の弗素濃度を低減させるのであるが、本発明者等の実施した多数の実験により、弗化タンタル又は弗化ニオブの溶液にアンモニアを加えて得た水酸化タンタル又は水酸化ニオブ沈殿物を洗浄した際の該洗浄済沈殿物中の弗素濃度と洗浄後の濾液中の弗素濃度と側定することは、一般的には時間がかかるため生産工程に応用するには難がある。しかし、液体中の非素濃度の測定は容易である。従って、洗浄後の濾液中の非素濃度を測定することによって沈殿物中の非素濃度を推定することは生産工程に応用するのに好都合である。

求から粒径が小さく且つBETがなるべく大きい粒状酸 【0009】また、本発明者等の実施した多数の実験に 化タンタル又は酸化ニオブが要望されている。更に、焼 より、沈殿物中の弗素が焼成の際に焼結を促進したり抑 成の際に異常焼結を起こしたような粒子は当然好ましく 制したりするので、その生成水酸化物中の弗素濃度を調 ない。また原料コストの面から考慮すれば炭酸アンモニ 節することによってその後の焼成の際の粒子の異常成長 ウム系統のものを用いるよりもアンモニアを用いる方が 50 を防止することができ、生成酸化タンタル又は酸化ニオ ブの粒径をコントロールすることができることが見出さ

れた。 【0010】以下に実施例に基づいて本発明及びその効

[0011]

果を一層詳しく説明する。

(実施例)

実施例1

ニオブの弗酸溶液にアンモニア水を添加して水酸化ニオ ブの沈殿物を生成させた。この沈殿物を小分けし、それ ぞれ種々の程度に洗浄し、濾過した。その洗浄後の濾液 10 中の弗累濃度(イオンメーターでの測定値)、 過残を1*

*30℃で乾燥した後の水酸化ニオブ中の弗素濃度及びそ の水酸化ニオブ粒子のBETはそれぞれ表1に示す通り であった。これらの水酸化ニオブを765℃で焼成し、 解砕して得た酸化ニオブ中の弗素濃度及びその酸化ニオ ブ粒子のBET、ブレーン(空気透過方式で測定した全 粒子の平均粒径)、D,。(粒度分布50%に相当する粒 子径、マイクロ・トラック法による値)及び+325M の量(超音波で1分間分散させた後の325メッシュ湿 式篩上残分)は表1に示す通りであった。

[0012]

【表 1 】

(142			G / , VE/X		134 1 1				
洗浄	旋液の	沈殿物の		生成酸化物の					
回数	F濃度 ppm	F濃度 %	BET m²/g	F 濃度 ppm	BET m²/g	プレーン μm	D ₅₀ μm	+325M %	
00	19200	9.9	9. 2	130	6.9	0.74	1.10	19. 26	
10	7700	6.6	67	60	9.2	0.53	1.04	2. 58	
20	4200	2.8	90	30	9.8	0.46	0.61	0. 10	
3回	2900	0.91	00	<1	9.3	0.48	0.86	0.47	
40	1750	0.39	04	<1	9.1	0.48	0.95	0.08	
5回	1350	1.1	93	<1	8.4	0.50	0.96	0.37	
6回	970	0.75	98	<1	7.5	0.52	0.96	0.07	
7回	540	0.45	15	<i< td=""><td>6.9</td><td>0.56</td><td>1.01</td><td>0. 34</td></i<>	6.9	0.56	1.01	0. 34	
80	300	0.09	14	<1	6. 2	0.61	1.01	4. 49	
90	230	0.13	03	<1	6. 1	0.64	1.01	7.81	

【0013】表1のデータから明らかなように、ニオブ の弗酸溶液にアンモニアを加えて水酸化ニオブを沈殿さ せ、該沈殿物を洗浄し、その後焼成、解砕処理すること からなる酸化ニオブの製造方法において、その洗浄を洗 浄後の遮液中の弗素濃度が約3000pp m以下になる まで(即ち、沈殿物中の弗素濃度が0.9%以下になる まで) 洗浄することにより焼成後の生成酸化物中の弗素 40 濃度を10ppm以下に、殊に1ppm以下にすること ができ、またその洗浄を洗浄後の濾液中の非素濃度が5 00 ppm以上である程度に(即ち、沈殿物中の弗素濃 度が 0. 2%以上である程度に)洗浄することにより焼 成後の生成酸化物の粒子の異常成長を防止するととがで きる。逆に、洗浄後の遮液中の弗素濃度が400ppm 以下になるまで(即ち、沈殿物中の弗素濃度が0.2% 以下になるまで)洗浄することにより焼成の際に焼結粒 子を生じさせることもできる。

濃度と洗浄済沈殿物中の弗素濃度との関係を グラフに示 すと図1に示す通りである。図1からも明らかなように 洗浄後の濾液中の弗素濃度と洗浄済沈殿物中の弗素濃度 とは明確な相関関係を有しており、従って洗浄後の濾液 中の弗索濃度を測定するととによって洗浄済沈殿物中の 弗素濃度を明確に推定するととができる。洗浄後の濾液 中の弗素濃度と焼成後の酸化物のBETとの関係をグラ フに示すとそれぞれ図2に示す通りである。図2からも 明らかなように、洗浄後の濾液中の弗素濃度が2000 ~10000ppmの範囲になるまで洗浄することによ り焼成後の酸化物のBETを大きくすることができる。 洗浄後の遮液中の弗素濃度と焼成後の酸化物のブレー ン、マイクロ・トラックD,。、又は+325 Mとの関係 をグラフに示すとそれぞれ図3、図4及び図5に示す通 りである。図3~図5、特に図5からも明らかなよう に、洗浄後の遮液中の弗素濃度が500~3000pp 【0014】表1のデータから、洗浄後の濾液中の弗累 50 mの範囲になるまで(即ち、沈殿物中の弗素濃度が0.

2~0. 9%の範囲になるまで)洗浄することにより焼 成後の酸化物の粒径をコントロールすることができ、酸 化物の99. 5%以上を-325メッシュとすることが できる。

【0015】実施例2

タンタルの弗酸溶液にアンモニア水を添加して水酸化タ ンタルの沈殿物を生成させた。この沈殿物を小分けし、 それぞれ種々の程度に洗浄し、濾過した。その洗浄後の* * 濾液中の弗素濃度、濾残を130℃で乾燥した後の水酸 化タンタル中の弗素濃度はそれぞれ表1に示す通りであ った。これらの水酸化タンタルを1000℃で焼成し、 解砕して得た酸化タンタル中の弗素濃度及びその酸化タ ンタル粒子のBET、ブレーン、D,。、D,。及び+32 5Mの量は表2に示す通りであった。

[0016]

【表2】

洗浄	濾液の	沈殿物の	生 成 酸 化 物 の					
回数	F濃度 ppm	F濃度 %	F濃度 ppm	BET m²/g	プレーン μm	D 5 0 μ m	D•ο μm	+325M %
00	19500	11.7	3900	5. 23	0.93	1.50	3.61	31.0
10	6500	5.6	2700	2. 83	Ö. 71	1.25	2.96	1.0
2 🖸	4100	3.3	980	2. 95	0.62	0.95	2. 35	25.8
3回	2700	1.7	450	3. 72	0.69	0.89	2. 13	37.5
40	1100	0.75	180	4.00	0.72	0.86	2.05	40.3
50	440	0. 24	40	4. 03	0.61	0.93	2. 28	34.4
6回	170	0.06	10	4. 02	0.64	0.93	2. 22	39. 3

【0017】表2のデータから、洗浄後の遮液中の弗累 濃度と洗浄済沈殿物中の弗累濃度との関係をグラフに示 すと図6に示す通りである。図6からも明らかなように 洗浄後の遮液中の弗素濃度と洗浄済沈殿物中の弗素濃度 とは明確な相関関係を有しており、従って洗浄後の濾液 30 中の弗累濃度を測定することによって洗浄済沈殿物中の 弗素濃度を明確に推定することができる。洗浄後の濾液 中の弗索濃度と焼成後の酸化物のBETとの関係をグラ フに示すとそれぞれ図7に示す通りである。洗浄後の濾 液中の弗素濃度と焼成後の酸化物のブレーン、マイクロ ・トラック D,。、又は+325 Mとの関係をグラフに示 すとそれぞれ図8、図9及び図10に示す通りである。 図8~図10からも明らかなように、洗浄後の濾液中の 弗素濃度が500~3000ppmの範囲になるまで洗 浄することにより焼成後の酸化物の粒径を小さくコント 40 BETとの関係を示すグラフである。 ロールすることができる。

[0018]

【発明の効果】本発明の製造方法において洗浄後の濾液 中の非素濃度をチェックととにより、所望の粒径、弗素 含量、BETを有する酸化タンタル又は酸化タンタルを 得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図』】洗浄後の濾液中の弗素濃度と洗浄済沈殿物中の 弗素濃度との関係を示すグラフである。

【図2】洗浄後の濾液中の弗素濃度と焼成後の酸化物の BETとの関係を示すグラフである。

【図3】洗浄後の濾液中の弗累濃度と焼成後の酸化物の ブレーンとの関係を示すグラフである。

【図4】洗浄後の濾液中の弗素濃度と焼成後の酸化物の マイクロ・トラックDtoとの関係を示すグラフである。

【図5】洗浄後の濾液中の弗素濃度と焼成後の酸化物の +325Mとの関係を示すグラフである。

【図6】洗浄後の濾液中の弗素濃度と洗浄済沈殿物中の 弗素濃度との関係を示すグラフである。

【図7】洗浄後の濾液中の弗素濃度と焼成後の酸化物の

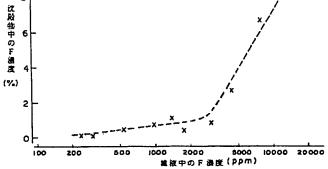
【図8】洗浄後の濾液中の弗素濃度と焼成後の酸化物の ブレーンとの関係を示すグラフである。

【図9】洗浄後の濾液中の弗素濃度と焼成後の酸化物の マイクロ・トラック D,oとの関係を示すグラフである。

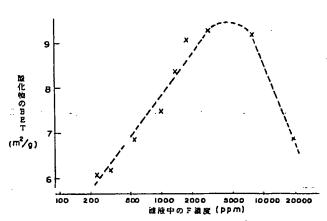
【図10】洗浄後の濾液中の弗素濃度と焼成後の酸化物 の+325Mとの関係を示すグラフである。

(図1)

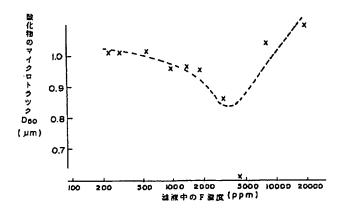


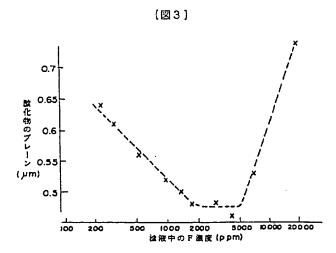


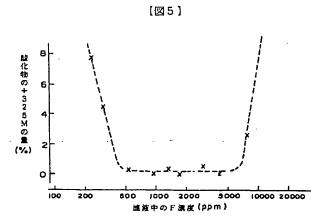


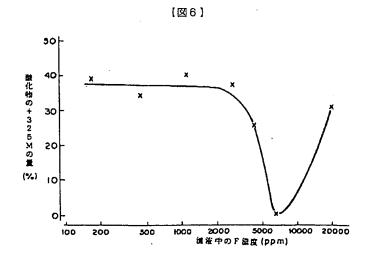


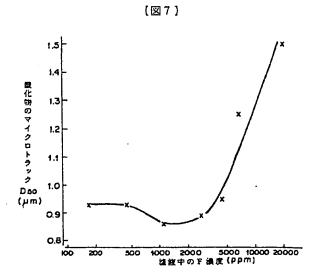
【図4】

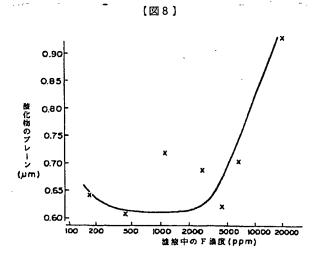








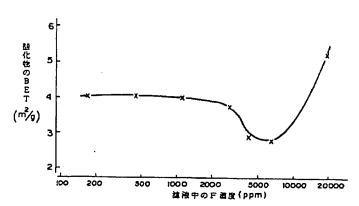




ì

i





[図10]

